

2021年10月8日

中部レーザー応用技術研究会
会員各位

中部レーザー応用技術研究会
会 長 沓名 宗春

第112回研究会開催のご案内

拝啓

秋冷の候、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より当研究会の活動に対しまして格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、第112回研究会を下記の通り開催する運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。

今回は新型コロナウイルス感染症の影響により、研究会の形式をMicrosoft Teamsを利用したオンライン形式で開催しますので、ご了承ください。

ご多忙のことと存じますが、万障お繰り上げの上、第112回研究会に多数ご参加いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時：2021年11月19日（金）13：30～16：50
2. 形式：オンライン（Microsoft Teamsで開催予定）
3. テーマ：「国家プロジェクト「ImPACT」の研究成果と今後の展望」
4. プログラム

13：30～13：35	開会挨拶	中部レーザー応用技術研究会 会長 沓名宗春
13：35～14：25	「マイクロチップレーザーの開発」	講師：国立研究開発法人 理化学研究所 放射光科学研究センター / 自然科学研究機構 分子科学研究所 平等拓範氏
14：25～15：15	「マイクロチップレーザーのピーニング・フォーミングへの応用」	講師：自然科学研究機構 分子科学研究所 佐野雄二氏
15：15～15：25	休憩	
15：25～16：15	「レーザー超音波を用いた溶接品質のインプロセスモニタリング」	講師：大阪大学 接合科学研究所 浅井知氏
16：15～16：45	「レーザー試用プラットフォームの紹介」	講師：静岡県工業技術研究所 浜松工業技術支援センター 鷲坂芳弘氏
16：45～16：50	閉会挨拶	中部レーザー応用技術研究会 副会長 坪井昭彦
5. 参加費：会員…無料、非会員…2,000円
6. 申込み先：中部レーザー応用技術研究会事務局宛てに、FAXまたはE-mailにてお申込み下さい。
TEL：0566-91-2281 FAX：0566-91-2282 E-mail：ngylaser@jt5.so-net.ne.jp
7. 申込み期限：2021年11月12日（金）
8. オンライン開催にあたっての注意事項
研究会配信画面の記録（撮影・録音・録画・スクリーンショットの取得その他一切の手段による）および講演内容の無断転用・無断転載を禁止します。

以上

***** 出欠連絡（回答期限：2021年11月12日（金））*****
年 月 日

中部レーザー応用技術研究会 御中
(FAX : 0566-91-2282 宛)

所 属 :

氏 名 :

連絡先 : TEL
e-mail

FAX

@

第 112 回研究会に

出席します

欠席します

(いずれかに○を付けて下さい)